



Copyright © 2007 by Sympatec GmbH, System-Partikel-Technik, Am Püfverhaus 1, D-38678 Clausthal-Zellerfeld
 Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
 Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster Eintragung vorbehalten.
 Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents there,
 are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are
 reserved of the grant of a patent or the registration of a utility model of design.



Sympatec GmbH
 System-Partikel-Technik
 Clausthal-Zellerfeld,
 den 30.08.07

Lfd. Nr.	1	Benennung	Werkstoff	Fert.Maße	Bemerkung
Stück					
Maßstab	Abt.	Bearbeitet	Geprüft	System-Partikel Technik G.m.b.H.	
1:1	501	Datum Name	30.08.07 Baxmann		
Benennung				Zeichnungs-Nr.	
QICPIC / OASIS-L / ASPIROS-L				Qi0aAs 300807	